⑩ 日本 国 特 許 庁(JP)

40 特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

- 昭63 - 153839

@Int_Cl_4	學活成鑑	厅内整理警号	<b>®</b> 公	:54	昭和63年(	198	8)6月27日
H 01 L 21/68 G 03 F 7/00 H 01 L 21/30 21/68	1 0 2 3 6 1	S-7168-5F 7124-2H L-7376-5F K-7168-5F	等查請求 未請	冰	発明の数	1	(全9頁)

の発明の名称 基板の回転保持基置

> @特 图 昭61-285752

顧 昭61(1986)11月29日 **❷**出

❷昭61(1986)8月13日母日本(JP)砂特額 昭61-190246 優先権主張

滋賀県草津市西渋川2の6の5 600 発明

大日本スクリーン製造 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番

> 株式会社 地の1

弁理士 北谷 20代 瑶

1.発明の名称

番板の回転保持装置

- - 本板処理装置の処理室内へ突放させて回転 軸と、回転軸の突旋倒→機部に設けた回転板 と、回転板に配及され基板の外線を挟持する 少なくとも3個以上の狹粋爪と、これらの狭 特爪のりを少なくとも1以上のものを可難爪 とし、可動爪を基板挑捧側へ押圧付勢するよ うに設けた付勢手段と、可動爪を付勢手段に 抗して基板解放側へ解除するように設けた期 動爪解除手段とを備えて皮る器板の回転保持

個役権を抜伏団伝袖で形成し、貸状回伝軸 内化相对回接交过相对参加可能化爪取物能を 貫通して設け、爪駆動軸の突兪側一端部を可 動爪袋作リンクを介して可重爪と連結し、そ れぞれ筒状回転軸と爪駆動軸の他特側向士を 一で掛止するとともに、当該付券呼政 に対向して設けられた可動爪解除手段により 爪取動軸を介して基板を挟持・屏放するよう に構成したことを特徴とする基根の回転保持

- 可動爪操作リンクを爪匹動軸の突を第一部 部に当飲爪区駒軸の函敷中心から偏心させて 連結し、歯状図伝軸と爪駆動軸とを相対頭を させて可動爪を操作するように構成した特許 請求の範囲第1項に記載した基板の回転条件
- 爪収齢輪の突趾側一端部に路八字状のカム 湯を有するプロックを配け、可動爪操作リン クの一幅に、このカム語と係合するカムフォ ログを設け、値状回転性と爪配動輪とを相対 移動させて狭投爪を操作するように構成した 特許請求の範囲第1項に記載した基板の個長
- 固伝台に回転中心へ向けて参勤可能をスク イダを設け、とのスライダに挟持爪を立置し て可動爪を構成した特許請求の範囲第2項ド

### 特開昭63-153839(2)

P. 37/44

### 記載した英板の回転保持装置

- 5. 回転台に回転中心へ向けて移動可能なバラ ンサを散け、可動爪とパランサとを触対称に 配設して可 爪操作リンクで連結した 許請 求の範囲第4項に記載した基板の回転保持装
- ム 回転台の所長位置に侵心間転可能な統持爪 を立設して可動爪を構成した特許請求の範囲 第1項に記載した左板の側 伝保持装置

### 3.発明の詳細な説明

### 〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体基板や液晶用叉はフォトマスク 用がラス基板等の薄板状基板(以下ウェハを除力) を「枚ずつ頑次水平に保持し、ウェハを回転させ ながら、鉄タエハの長面に肝巣の美面処理液を供 給し、美面処理を行う装置に用いられ枠にタエハ を、回転させながら水平に保持する装置に調する。 〔從梁技術〕

一般に基板の回転保持装置としては大別して々 キハの片面も真空吸着する真空チャック方式のも

即ち、付券パネや可動爪解除手段が基板処理装 屋の処理実内に貼させた状態、あるいは処理室内 の茅田気の影響を受け易い状態で配置構成されて いることから、腐食性の強い表面処理液を使用す る場合には、付勢パネが腐食され避埃を発生し、 それがウェハに付着して歩買りを低下させたり、 可動爪解除手段等の耐久性を低下させる等の問題 があった。

木発明はこのような問題点を解決することを技 術的無阻とする。

### ( 問題点を解決するための手段 )

上記間휦点を解決するために木発用に係る基板 の回伝保持装置は次のように構成される。

即ち、基板処理装置の処理室内へ突及させて図 低可能に設けた回伝軸と、固伝軸の突及何一端部 に政けた団伝収と、国転板に記念され基板の外縁 を挟持する少なくとも5個以上の挟持爪と、これ 5の挟持爪のうち少なくとも1以上のものを可動 爪とし、可動爪を基板挟搾倒へ押圧付勢するよう に殴けた付勢手段と、可 爪を付勢手段に抗して

の、あるいは、タエハの外 を5木以上の鉄投爪 で挟持するグリップチャック方式のものがある。 前者は基板の一面しか処理できないことから、ク エハの闽南を処理する場合には専ら後者のグリッ ブチャック方式のものが用いられる。

とのグリップチャック方式による個帳保持選挙 としては、 従来より例えば特別 昭 57-207571 号公根に関示されたものが知られている。そとに は、基板処理装置の処理室内へ回転軸を突入させ て設け、その遊伝軸の突入側の一幕部に設けた図 転台に 5 木の可動爪を設け、これらの各可動爪に 直接付勢パネを張設して各可動爪を基板挟持何へ 弾圧付勢するようにし、かつ可動爪を基板解放側 へ解除する可無爪斛除手段を可動爪に近後配置し て構成したものが展示されている。

### ( 発明が解決しょうとする間観点 )

上記後米箋電は各々の可動爪にそれぞれ付券バ ネモ作用させていることから、クエハを確実に保 持するととができる点で汚れてはいるが、立む以 下の問題点を表している。

基板解放何へ解除するように設けた可動爪解除手 取とを増えて成る基板の回転条件装置にかいて、 図板輪を筒状凹板軸で形成し、筒状図数軸内に相 対図領又は相対移動可能に爪艦動物を貫通して設 け、爪駆動物の樊設側一端部を可動爪操作リンク を介して可動爪と連絡し、それぞれ算状回転船と 爪駆動権の他領側岡士を付券予設で掛止するとと 6 に、当該付勢手設に対向して設けられた可動爪 **解除手段により爪収助軸を介して基板を挟持・無** 放するように構成したととを特徴とするものであ

### (作用)

可動爪を装板挟持御へ拝圧付勢するための付券 パネはそれぞれ筒状の回根軸と爪駆動輪の他幅側 同士に掛止され、またとの付券パネに抗して可動 爪を基板祭放伽へ解除するための可動爪解除手段 は、との付勢パネに対向して設けてあり、可動爪 解除手段で爪駆動輪を貸状回転軸に対して相対回 動又は相対移動するととにより、処理室内側の回 転台に設けられた可動爪を可動爪操作リンクを介

特開昭83-153839(3)

して操作し、クェハを挟持爪で挟持・無放すると とができる。つまり、上記付券パネと可 - 爪解腺 手段はいずれる処理室内より隔離した状態で配置 構成されており、処理液等による悪影響を排除す るととができる。

### (実施例)

第1因此本発明に係る回転保持装置の第1の実 篦例を示す縫断両図、第2段はその平面図である。

この回転保押装置は基准処理装置の処理室を区 爾形成するカップ21内へ突起させて間転可能に 設けた回転軸6と、回転軸6の突動例一層部に設 けた回転板2と、回転板2上に回転軸対称に配数 され、タエバマの外壁を挟持する4個の挟持爪1 ・1…と、これらの抉持爪のうち相対向するもの の一方を可動爪1aとし、可動爪1aそ美坂挟持 飼へ押圧付券するように取けた付券パネ15と、 付券パネ15に抗して可動爪1mを基板原放側へ 解除するように設けた可動爪解除手及30とを備 えて成る。

回転板2は、回転軸6の突起側一部に固定した

また。この首状国転輪8は囲転位置後出手殺し 10・26)で停止位置を検出した後、クランプ 装職(8・8)でクランプするようになっている。 即ち、図記位置検出手段(10~28)は図を軸 の下部に固定され、回転輪6のクランプ位置を読 み取るための切り欠きを有する円板10と、との 円板10の切り欠きを検出する光電センテ26と から成り、クランプ装置(8・9)は回転輸合に 固定されたフランジ8と、とのフランジ8.化対応 させて基台51に及けたシリンダタとから成る。こ のエアシリング目の出力ロッドの先端をックンジ 8m形成四部に嵌入させて四根軸6をクランプナ るようになっている。

一方、爪駆動館5の上機部には抑記した可助爪 操作リンク4のほど中央部が当該爪区勤祉5の回 毎中心から個心させた状態で造棺されており、彼 **状回転離らと爪緊動軸5とを相対的に回転させる** ことにより可動爪1aを操作するようになってい

また。爪盔動軸5の下端邸と、首状関索軸6と

図 伝ヘッド2んにポルト24によって差別可能に 水平に固定され、タエハの寸法に応じて交換する ととがてもるようにたっている。そしてとの回伝 板之には4つのアーム28・28一が放射状に延 出して形成され、上記4個の挟持爪のうち、2米 が固定爪としてアーム2gの先帽部に立むされ、 位の2木が可動爪1a・1aとしてアーム2gk 沿って水平方向へ振動自在に設けられたスクイメ 3 に立款されている。なか符号28はスタイメ3 とほゞ同一形状・岡一重量となるように形成され、 回転軸対称の位置でアームに沿って運動自在に設 けられたパランサであり、後述する可動爪操作り ンク4Kよってスライダ3と連絡されている。.

回転輪8は、何秋の回転軸で形成され、との彼 状回転帕 6 内长相对阻衡可能だ爪區動軸 5 を黄道 して使けてある。そしてこの貸状回転値6仕基台 31に軸受25により囲転自在に軸支され、同様 に高台31に設けられた収斂モータ12によって ベルト11、ブーリフを介して回転収動されるよ うんなっている。

は引張パネ15により相互や基板接持何へ回転す るように付勢されている。即ち、引張パネ16は 婦状回収職6の下畑に飲けたフランジ13から下 向きに突出したピン14と、爪取動輪5の下部に 突散したピン17とに掛止されており。この引張 パネ15の付券力はアランジ13の取付位置を受 更してピン14とピン17の関係を製金すること により裏仰するととができる。 なか爪駆動軸 5 の 下梢には、さらにもゥー本のピン18が突及され てなり、挟押爪でりェハ甲を挟弁しない場合に仕 とのピン18ガッランジ13のピン14K当桜し て停止されるようになっている。なか必要なら、 これらのピン14と18の接着を積知してクエハ・ の挟持を検出するようにしてもよい。

可酯爪解除手段30は、基台31に取けられた エアシリンダ30で構成され、このエアシリング 30の出力ロッド30aが引張パネ15の一緒を 係止しているピン17k対向するように配置され ており、引張パネ15の付勢力に抗してピン17 を二点値 で示す位置まで押し回すことによって

特問昭63-153839(4)

爪駆動軸6を反吟計回り方向へ回転するように 皮されている。このエアシリンダ3Qの解除動作 に選動して爪駆動軸 5 及び爪様作リンク 4 を介し てスライダ3に立むした可動爪1 a を、第2回の 二点戦級で示す解除位置まで移動するようになっ

WENDEROTH LIND & PONACK

上記の回転保持装置を支持する基合31は、ガ イド19・19′に沿って昇降可能に設けられ、昇 降シリンダ18によって昇降駆動するようになっ ており。昇降シリンダ18を伸及作動することに より、鉄持爪部分が第1回の仮想線で示すように カップ21とり上方に上昇し、タスへ平の着畝交 挟が可能となる。

なお符号23は高板振送装置(図示せず)の9 エハ推送用プーム、20はカップで1の内壁に敷 けられタエハ೪の下面へ処理液を供給するノメル、 22は回転ヘッド2Aの上方に水平多動可能に吊 **載されている処理液供給ノズルであり、ノズル2** 0・22には図示しない処理液供給手段が接続を れており、処理液をウェハ単の要面及び裏面に供

ナる。

次に昇降シリンダ18を伸長作動させることに 上り、基台31を上昇させ、抜持爪1を第1図に 示す実験位置から二点組織位置へ上昇させ、挟持 爪1の凹部27が撤送アーム23に保持されたり エハWと同じ高さになるようにする。

次ドシリング30を収縮作動してそのロッドを 箱や、引張パネ16の付券力を軸5と、回転輪6 関 に作用させ、スライダ3を第2四に示す二点質 終位置から実保位置へ摺動させ、挟持爪1の凹部 27KよってタエハWを挟押する。とのとも、ピ ン18がピン14%当接しているか否かを検知す るセンサ(國示セナ)を設けた場合には挟持爪が g エハwを挟持したか否かをオペレータが運事す るなともできる。

次に挟持爪1をエアシリンダ18によりさらに 上昇させるととにより放嫌送アームとクエハWの 裏笛周にスペースを与えアーム23を、タェハヤ の下面より退去させた後、昇降シリンダ18を収 箱作動すると延台31は下降し、タエハ甲は第1

勧することができるように構成されている。 爻必 要なら、爪駆動軸 5 内に処理複供給路を賞頭形成 して上幅ドノズルを設けウェハヤの裏面に処理液 を供給ナるようにしてもよい。

次に、本実態例におけるウェハの保持動作につ いて説男ナる。

因示しない所定位置であらかじぬプリアライノ ントされたナエハヤは、液道アーム23によって、 タップ21の上方に多耳せしめられる。

一方、 国 伝 軸 8 は 、 佐 屋決 め 用 円 板 1 り と 光 電 センチ28によって祖位歴決めされて停止し、次 に、シリンメ争のロッドの先端をフランジ8の凹 都に嵌入させることにより、正規に位置決めされ、 音定される。

しかる後、エアシリンダ30も作動させること により引張パネ15の付勢力に抗してピン17を 押圧し、軸5を回転軸5に対し、相対的に所定量 回伝することによりスタイダ3を労2因に示す夫 緑位置から二点蔵線位置へ簡粋させ、縁送アーム 23に近い2個の挟持瓜1の間隔を開いた状態に

図に示すニ点鏡線位置から実線位置へ下降してカ ップ21内に収容される。

しかる後、シリング9を収船作動することによ り、その出力ロッドとフランジ8の凹帯との係合 を解除し、回転舶8を固録自在として。モーター 12を収集させ、回転軸6を回転させる。との時、 触5は、パネ18により囲気雑8と連結されてい るため、回伝帕6と一件に回転する。 ナなわらゥ エハツは鉄押爪1により水平に挟持された状態で 昼気する。

**そとでタエハ甲の麦面にエッチング欲、堪象蔵、** 又は危神液等の所要の表面処理液をウェハΨの中 央部さで容易せしめられたノズル22より供給 L. タエハ表面を処理する。との時、必要により、 カ ップ21の内壁に設けられたノズル20からウェ ハΨの裏面にも長面処理液を供給し、裏面も同時 に表面処理を行うとなる可能である。

との国伝中、スライダ3に生じる違心力は、対 **欲位置に配置されたパランサ28により平荷状態** となり、ベネ15の負荷が受動を生じるととはた.

特際昭63-153839(号)

く、安定してクエハツを図転させるととができる。 以上のようにして前長の表面処理が終了すると、 位置決め用円板10の切り欠き部と、光電センテ 26とが対向する位置にて、回転輸品を停止させ、 シリンダ9を作動させて七のロッドをフランジ8 の四部と係合させることにより正律に位置決めさ

次ドシリング18を作動させることによりタエ ハ೪モ上昇させた後、撤送アーム23をクェハ下 部に挿入し、さらに、シリンダ30を作動させる ことにより撤送アームに対向する挟持爪1の間隔 を聞き、クエハ∀を推送アーム23の上に数量す

とのようにして、推送アーム23によって1枚 プロ撤送されてくるりェハヤを保护し、所募の長 面処理を行なりことができる。

第3四は木発明に係る回転保持装置の第2の実 延興を示す総断両図、第4図はその平面図である。 とれらの図にかいて第1個及び第2因に示した間 一部材は同一符号で表わす。

37・37mが配款され、そのうちの1本37a はスライダ3に立起されている。

したがって、一対の無端ペルト35・35′ だよ って挟持爪36・36′の上ガを木平撤退されてま たタエハ質は、挟弁爪38・3倍/ に当接して位置 決めされ、次に回転軸日を第3回の二点額線位置 さて上昇させることにより、タエハマを無端ペル ト35・35′ からタエハ収置ピン37・37′ 上に 多載するとともに、下起の可動爪無腕手段41が 非作動状態とたり、タエハWを挟持爪36・38′ ~ る。 ・38・3 8 で挟持するととができる。

可助爪解除手段41は、第5因又は第6回に示 ナようにカムチへによって構図される。

すなわち関中、爪駆動輪5に立設したピン17 に、回転自在なロール42を付款するとともに、 回転舶6が下降したとき、このロール42と係合 するカム41を触5の下端の下方に配及してかく と、回転触6の下降に伴いロール42はパネ15 の付勢力に抗して触5を回伝輸6に対して相対的 に回転させ、14四に示すスライダラを摺載させ

仮想線で示す符号35-35'仕基板搬送用の一 対の無端ペルトであり、この振送ペルト3 6・35′ は、カップ21内に配置され因示を省略したブー りに張散されてかり、一方カップ21には推送べ ルト35・35′ に対応させて図示を省略したクエ ハ猿入・緑出口が関ロされ、との出入口には罪が 関閉自在に設けられている。

この気 2 の実施機にかいては、以下に述べる点 が上記第1の実施男と異なる。

4 木の鉄持爪36・38′・38・38′ のうち 1 木の挟持爪38が可動爪としてスライメ3に立む され、他の挟持爪36'・38・38' は回転板2の プーム2mに立設されている。とれらの挟持爪3 8・3 6'・3 8・3 8' のうちタェハΨの搬入方向( 第4図矢印B)から見て手前側に配取された挟持 爪38·38 は使方側に配設された統并爪38. 38′よりも得丈が任くなっており、後方気の挟持 爪38・38~は企業決めピンとして後絶する。

また、とれらの挟持爪の内径側には、挽持爪3 8・3 6′ よりもさらに背丈の任いウエハ鉄壁ピン

て挟持爪38・38′の間痛を聞く一方。逆に回転 始6が上昇すると、ロール42はカム41と離れ パチ15の付券力が爪匹動物をに加わり、第4図 に示す如く、リンク4を介して、スライギ3を回 伝中心方向へ推動させるため、クェハサは、挟持 爪38・38にて挟持される。

なか、上記した実施例では、いずれもアーム2 4を4本配数したものについて記述したが少なく ともる本等関隔で配設しても良いことは勿論であ

第7四は木発明に係る四伝保持英書のあるの実 施例を示す英部維新面段であり、ことでは、爪盔 - 動軸 5 が回転軸 6 に対しその輪線方向に指動自在 に毎収されており、爪駆動軸5の上輪にカム溝4 38を存するブロック43が関定されてかり、こ の着5の上方への趨動に伴いカム勝43mに行っ てオムプロア48が従着するととにより、リンク 44がガイド50に泊って水平多動し、挟持爪1 ガクエハ甲を挟持又は解除するよう世記されてい

すなわち、爪駆動植5の下方に突殺したピン4 フにより。回転軸8が下降したときのみ、軸5は パネ15の付勢力に抗して相対的に上昇し、挟持 爪1 第7図実銀に示す如く聞き、図伝帖6が上 丹したとをはベネ15の付勢力により挨持爪1を 第7四二点鏡根で示す如く閉じ、クエハマを挟拾 てきる機様だなっている。

第1因シェび第7因の場合は、例えば回転轍を 吊殺して、クエハの主菌を下方に向けてクエハを 挟持し、タエハを回転させながら表面処理できる にとは言うまでもたい。

668図は木発明の第4の実属側を示す平面図、 男り因はその要部を示す殺罪道値である。この怒 4 の実施例は第1の実施例と以下の点で異なる。

即ち、回転板60にはアームがなく、4本の挟 投爪のうち、 5 木の固定爪52を回転板50に立 聚し、1本の可動爪51をスライダ54に立配し てある。との可動爪51は、回程板50m切象し た長穴83を上下に選嵌状に貫通してスライッち 4m周定されており、スライダ64ととも代益板

がゥェハ保持邸として形成され、その下部に仕播 **敷麗76が西定され、上記ナーA70ak回転可** 能に立訳されている。そして揺騎篦76は可動爪 操作リンク71に連結され、爪玄動軸5を介して 揺動される。

タエハ保持部は段落状のタエハ収置帯78と、 揺り越り6の揺りに迷りしてクェハザを挟弁ナる 切欠状の爪部77とが一体に形成してあり、ウェ ハ教医部78上に装置したタエハヤを爪部77で 挟役するようになっている。

第13回は、第12回にかけるクエハ条押部の 変形例を示す針規密であり、爪耶フフを可動爪フ 3a不休の回伝中心上り偏心させた位置に取けた 小円柱で形成したものである。

スシ第12因及び第15因に示す可動爪にかい ては、付勢パネ15の付勢力を第1図に示した方 肉と逆に作用させるととも可能である。 第14回 は本発明に係る基板の回転保持装置を真空式の処 理室内に陥ませて設けた場合の実施例を示す従所 面包である。

特開昭63-153839(6)

族神倶へ移動 可能に構成されている。 そしてスラ イメ5 4 は可動爪操作リンク 5 3 を介して爪駆動 軸Bの上端部56と連絡されている。

なか符号 5 5 は、スライダ 5 4 と回転触対象化 記載されたパランサであり、同様に回転抜50m 切録された長大84mピン59を遊抜状に貫適し て政けられ、スライダ54とパランスするように なっている。

なが可動爪51に対向する固定爪52をパラン ナも5尺立数して可動爪とナることもできる。

第10回は木発明の第5の実施例を示す優悪の 平面図、第11回はその要部総面面図、第12回 は可動爪の併祝図である。この第5の失施例は第5 1の実施例と以下の点で具なる。

回転板プロのアームアロミを6本放射状に水平 方向に突散し、6米の挟持爪73は名アームフ0 a の売場に設けられ、 6 木の挟持爪 7 ろのうち、 3 本を可動爪73aとして顔定爪と交互に配置し てるる。

可動爪73aは第12図に示すようにその上部

との図にかいて第1因と同一の部材は同一の斧 号を用いて姿わしている。

符号84は真空式表面処理装置のチャンパ、8 3はチャンペ84内を密閉する開閉可能に設けら れたカペ、85は萬空引き用のドレン告、80は チャンパ84の底壁と筒状図転輪用の軸受管88 とを密閉状に閉止するベローズである。

昇降シリンダ18により軸受管86が昇降して 4ペローズ8 Oが伸縮して処理室内を密閉するよ うになっている。

又袖夭信88と回転輪6との間にもオイルシー ル等の動針止手段81が嵌着され、図包輪6と爪 駆動軸5との関にも0リング等の針止手段82が 介在させてある。

とうすることにより、真宝式表面処理装置にお いても木発明に係る基板の回転保持変異を用いる ことが可能となる。

(発明の効果)

本元男によれば、耐会性の弱い付勢パネや可動 爪解軟手段を処理室内から隔絶するととができ、

- 表板の回転保持装置からの浸塩をなくし、又装庫 の耐食性を高めるととができる。

### 4. 図面の簡単を説明

第1回は木発明に係る基核の回転保持装置の第 1 の実施例を示す要部級斯画図、第2 図はその平 面図、第3回は第2の実業例を示す要部級新面段、 第4図はその平面図、名6図は第2の実施例にか ける可動爪無除手段の要那新闻図、第6図はその 針視図、第7阕は第3の実施例を示す要部経新面 ・図、第8図は第4の実施鋼を示す平面図、第9図 は第8回の要都提新面図、第10回は第5の実施 例を示す要邸平面啓、第11図はその姿部縦断面 図、第12図は第11図の可動爪の針構図、第1 3 図は第12図にかける可動爪の変形例を示す針 視図、第1<sup>4</sup>図は本発明の函程保持套置を真空式 表面処理装置に用いた実施例を示す経前面図でる

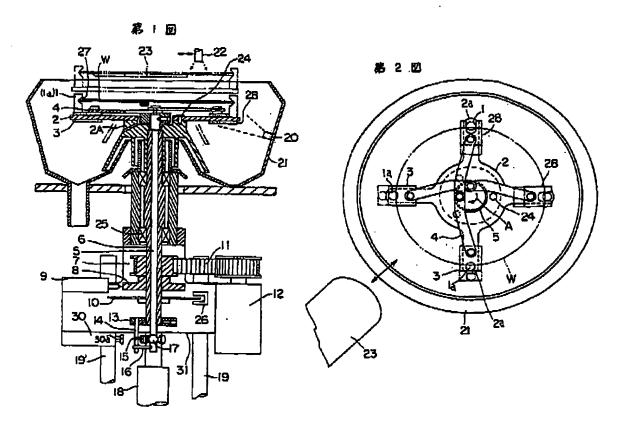
∀…蕃板(タエハ)、1冊挟持爪、1a冊可動 爪、2一回伝収、3一スライダ、4…可動爪操作 リンク、5 … 爪駆動軸、6 … 御状固年軸。(8・

### 特開昭63-153839(7)

9】…クランブ婆電、15…付鈴バネ、28…パ タンサ、30…可 爪解除手段、43…カム機用 ブロック、438mカム溝、48mカムフォログ。

**外頭出頭人** 大日本スクリーン製造株式会社

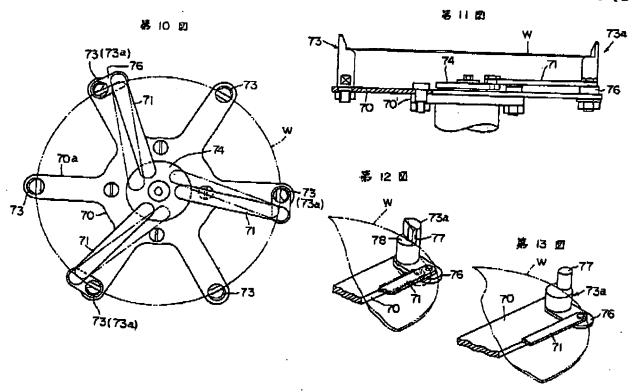
代 建 人



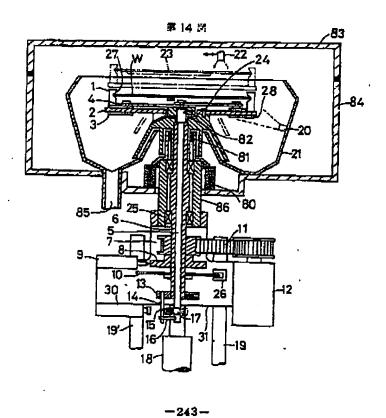
# 特開昭 63-153839 (8) 第3回 第 6 凹 券 8 ☑

-242-

# 持開昭 83-153838 (9)



WENDEROTH LIND & PONACK



Received from < 202 721 8250 > at 7/15/03 2:21:17 PM [Eastern Daylight Time]